



washen  
1.5 μm  
δ-3 μm -10%

○ after bending 29  
machise is → 現地

○ 0.2 mm cut is. f. for the 30000 cut is. cut is. 30000 cut is.

平成10年6月19日  
IHI

SDTL RF 試験

日時 平成10年6月18日  
場所 KEK PS南実験室  
作業者 バシュチェンコ氏 (INR)、山本 (IHI)

1. 試験項目

- 1) カップリンググループ調整
- 2) フランジのRFコンタクトの効果
- 3) ダミーチューナー、ダミーカップラー影響
- 4) 高次モード測定

30000 / 36000 ~ 83%

① surface  
② short is. if contact effect 大

2. 結果

1) カップリンググループ調整

1. 1) 貸与いただいたカップリンググループのサイズがSDTLに適合しないためループの長さを伸長した。入力側84mm、出力側75mmで測定可能となる。周波数、Qはプロット参照。Q約30000。2) ~ 4) の計測はこの状態で行った (図1-1)。  
1. 2) カップリンググループのQに対する影響を軽減するため、ループの空洞内への突き出し量と回転角度を変えて最適値を求めた (図1-2)。プロット参照。Q約30000。

2) フランジのRFコンタクトの効果

2. 1) RFコンタクトの状態を向上させるためフランジを増し締め。Qを向上させる効果なし。  
2. 2) フランジのRFコンタクト交換 (フランジ2について行った) 変化はほとんどない。

if 2k is 10k is

3) ダミーチューナー、ダミーカップラー影響

それぞれ、あるいは両方とも取り外し f、Q を測定。プロット参照。  
Q: 約 26000 (ダミーカップラーなし) ~ 約 30700 (ダミーチューナーなし)

4) 高次モード測定

RFコンタクトに電流が流れないモードで計算値と実測を比較するために行った。測定値はプロット参照。同モードを計算により求めなければ比較できないため参考のみ。